PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-329533

(43) Date of publication of application: 13.12.1996

(51)Int.CI.

G11B 7/26 G01B 11/02

G11B 23/00

(21)Application number: 07-134417

(71)Applicant: SONY CORP

(22)Date of filing:

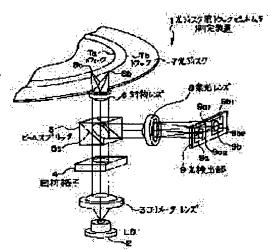
31.05.1995

(72)Inventor: EGUCHI NAOYA

(54) UNEQUAL TRACK PITCH MEASURING INSTRUMENT FOR OPTICAL DISK

(57)Abstract:

PURPOSE: To make it possible to measure an unequal track pitch at high resolution of, for example, about 0.01μm in track unit. CONSTITUTION: Two spots Sa, Sb are respectively positioned and imaged in the respective central positions of the adjacent tracks Ta, Tb of an optical disk 7 by a diffraction grating 4 disposed between an LD 2 and an objective lens 6. The unequal track pitch is measured by detecting the two push–pull signals in the radial direction of the optical disk 7 from the reflected laser beams of the two spots Sa, Sb relatively moved to the tracks Ta, Tb and comparing the phases of these two push–pull signals.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-329533

(43)公開日 平成8年(1996)12月13日

(51) Int.Cl.6		識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
G11B	7/26		8721-5D	G11B 7/26	
G01B	11/02			G 0 1 B 11/02	Z
G11B	23/00			G 1 1 B 23/00	Н

審査請求 未請求 請求項の数8 OL (全 10 頁)

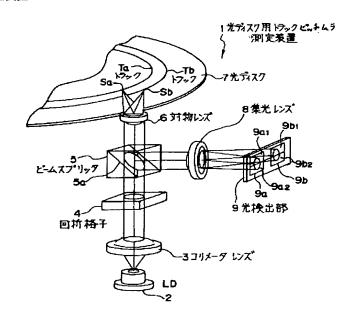
(21)出願番号	特願平7-134417	(71)出願人	000002185
(22) 出顧日	平成7年(1995)5月31日	(72)発明者	ソニー株式会社 東京都品川区北品川6丁目7番35号 江口 直哉 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ
		(74)代理人	一株式会社内 弁理士 小池 晃 (外2名)

(54) 【発明の名称】 光ディスク用トラックピッチムラ測定装置

(57)【要約】

【構成】 LD2と対物レンズ6との間に配設された回 折格子4により光ディスク7の隣接トラック T_a , T_b の それぞれの中心位置に二つのスポット S_a , S_b をそれぞ れ位置合わせして結像する。そして、上記トラックに対 して相対的に移動した上記二つのスポット S_a , S_b の反射レーザ光から光ディスク7の半径方向のプッシュプル信号を二つ検出し、該二つのプシュプル信号の位相を比較してトラックピッチムラを測定する。

【効果】 トラック単位に例えば 0.01μm程度の高い分解能でトラックピッチのムラを測定できる。



【請求項1】 光源からの光を対物レンズで収束して光 ディスクのトラックに照射し、該トラックからの反射光 に応じてトラックピッチのムラを測定する光ディスク用

1

トラックピッチムラ測定装置であって、

上記光ディスクの隣接トラックのそれぞれの中心位置に 二つのスポットをそれぞれ位置合わせして結像し、上記 トラックに対して相対的に移動した上記二つのスポット の反射光から上記光ディスクの半径方向のプッシュプル 信号を二つ検出し、該二つのプシュプル信号の位相を比 10 較してトラックピッチムラを測定することを特徴とする 光ディスク用トラックピッチムラ測定装置。

【請求項2】 上記対物レンズと上記光源との間に回折格子を設けて上記二つのスポットを形成し、この二つのスポットに応じた上記二つのプッシュプル信号を受光素子上で空間分離検出することを特徴とする請求項1記載の光ディスク用トラックピッチムラ測定装置。

【請求項3】 上記対物レンズと上記光源との間にウォラストンプリズムを設けて上記二つのスポットを形成し、この二つのスポットの反射光を偏光分離素子で偏光 20分離してから上記二つのプッシュプル信号を受光素子上で空間分離検出することを特徴とする請求項1記載の光ディスク用トラックピッチムラ測定装置。

【請求項4】 上記二つのスポットの内の一方のスポットの上記半径方向のプッシュプル信号のゼロクロス点で他方のプッシュプル信号を同期検波して位相比較を行うことを特徴とする請求項1記載の光ディスク用トラックピッチムラ測定装置。

【請求項5】 上記二つのスポットの内の一方のスポットの上記光ディスクの半径方向のプッシュプル信号をx 30軸、他方のスポットの上記半径方向のプッシュプル信号をy軸として得られた楕円の楕円率から位相比較を行うことを特徴とする請求項1記載の光ディスク用トラックピッチムラ測定装置。

【請求項6】 光源からの光を対物レンズで収束して光ディスクのトラックに照射し、該トラックからの反射光に応じてトラックピッチのムラを測定する光ディスク用トラックピッチムラ測定装置であって、

上記光ディスクの隣接トラックの一方に二つのスポットの内の一方のスポットをオントラックさせて、他方のス 40 ポットの上記隣接トラックの他方に対して得られるプッシュプル信号に応じてトラックピッチムラを測定することを特徴とする光ディスク用トラックピッチムラ測定装置。

【請求項7】 上記対物レンズと上記光源との間に回折格子を設けて上記二つのスポットを形成することを特徴とする請求項6記載の光ディスク用トラックピッチムラ測定装置。

【請求項8】 上記対物レンズと上記光源との間にウォラストンプリズムを設けて上記二つのスポットを形成す 50

ることを特徴とする請求項6記載の光ディスク用トラックピッチムラ測定装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、光ディスクのトラック ピッチのムラを測定する光ディスク用トラックピッチム ラ測定装置に関する。

[0002]

【従来の技術】情報の増大する現在、コンピュータの記憶装置、コンパクトディスク、ビディオディスク等の音楽、画像情報のパッケージメディアとして光ディスクは広範囲に普及すると共に高密度化も進んでいる。

【0003】コンパクトディスクに代表される一般的な 光ディスクは、トラックピッチが1.6μmである。光 ディスクの高密度化を実現するためには、対物レンズの 開口数NAを大きくしたり、レーザ光の波長を短くし て、トラックピッチを0.8μm程度まで狭くすること が考えられる。

【0004】トラックピッチを従来の光ディスクのそれよりも半分程に狭めるためには、トラックピッチの局所的なムラを測る必要がある。図12に、トラックピッチを測定するトラックピッチ測定装置50を示す。このトラックピッチ測定装置50は、ヘリウムーネオンレーザに代表されるガスレーザ又は半導体レーザ等を用いて、レーザ光を発生させるレーザ発生部51からの該レーザ光を光ディスク52に照射し、その回折光をスクリーン53で観測して光ディスク52のトラック100トラックピッチ101と測定する。上記レーザ光のビーム径は、

 $0.3\sim1\,\mathrm{mm}$ 程であり、該レーザ光を光ディスク52に照射し、その照射領域内での平均化処理により、トラックピッチを測定していた。ここで、0次元回折光L。と ±1 次元回折光L+,L-との間隔をd、光学ディスク52とスクリーン53との間隔をLとすると、トラックピッチ T_P は、

[0005]

【数1】

$$Tp = \frac{\lambda}{d} \cdot L \quad \cdots (1)$$

【0006】と表せる。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】ところで、トラックピッチを 0.8μ mにして高密度化を進めるためには、その局所的なムラを1本1本のトラック単位で例えば 0.01μ m程度の精度で測る必要がある。

【0008】しかし、上述した従来のトラックピッチ測定装置50は、ビーム径が0.3~1mmもあるレーザ光を光ディスク52に照射し、その照射領域内での平均化処理により、トラックピッチを測定していたので、トラック単位で例えば0.01μm程度の範囲でのトラックピッチの測定は困難である。

9

20

【0009】本発明は、上記実情に鑑みてなされたものであり、トラック単位に例えば0.01μm程度の高い分解能でトラックピッチのムラを測定できる光ディスク用トラックピッチムラ測定装置の提供を目的とする。

[0010]

【課題を解決するための手段】本発明に係る光ディスク用トラックピッチムラ測定装置は、上記課題を解決するために、光ディスクの隣接トラックのそれぞれの中心位置に二つのスポットをそれぞれ位置合わせして結像し、上記トラックに対して相対的に移動した上記二つのスポー10ットの反射光から上記光ディスクの半径方向のプッシュプル信号を二つ検出し、該二つのプシュプル信号の位相を比較してトラックピッチムラを測定する。

【0011】また、本発明に係る光ディスク用トラックピッチムラ測定装置は、上記課題を解決するために、光ディスクの隣接トラックの一方に二つのスポットの内の一方のスポットをオントラックさせて、他方のスポットの上記隣接トラックの他方に対して得られるプッシュプル信号に応じてトラックピッチムラを測定する。

[0012]

【作用】光ディスクの半径方向のプッシュプル信号は感度が非常に高いため、それぞれのスポットのプッシュプル信号の位相検波により例えば 0.01 μ m程度の高い分解能で、トラック単位のトラックピッチを測定できる。

[0013]

【実施例】以下、本発明に係る光ディスク用トラックピッチムラ測定装置のいくつかの実施例について図面を参照しながら説明する。先ず、第1実施例は、図1に示すように、光源となるレーザダイオード(LD)2からの30レーザ光を対物レンズ6で収束して光ディスク7のトラックに照射し、該トラックからの反射光に応じてトラックピッチのムラを測定する光ディスク用トラックピッチムラ測定装置1であり、光ディスク7の隣接トラックTュ、Tbのそれぞれの中心位置に二つのスポットSa、Sbをそれぞれ位置合わせして結像し、上記トラックに対して相対的に移動した上記二つのスポットSa、Sbの反射レーザ光から光ディスク7の半径方向のプッシュプル信号を二つ検出し、該二つのプシュプル信号の位相を比較してトラックピッチムラを測定する。40

【0014】この光ディスク用トラックピッチムラ測定装置1のLD2から出射された拡散レーザ光は、コリメータレンズ3で平行光束とされ、回折格子4、ビームスプリッタ5を介して対物レンズ6に入射する。ここで、回折格子4は、LD2と対物レンズ6との間に配設され、上記二つのレーザ光を発生する。

【0015】対物レンズ6は、図2に示すように上記二 ックピッチ T_P がqであるトラック T_a 、 T_b の中央にスつのレーザ光を光ディスク7の信号記録面のトラック T_a 、 T_b にスポット T_a 、 T_b にスポット T_a 、 T_b にスポット T_a 、 T_b であるトラックでは、光ディスク7には、周期的なトラックピッチのムラがあり、時刻 T_a のここで、スポット T_a とスポット T_a のトラック方向の間 50 時、スポット T_a 、 T_b はトラックピッチ T_a

隔はM₁とされる。光ディスク7の信号記録面のトラックT₆、T₆からの反射光は、対物レンズ6を通った後、ビームスプリッタ5の反射面5。で反射され、集光レンズ8を介して光検出部9に照射される。

【0016】光検出部9は、ビームスプリッタ5により、反射された二つのレーザ光を空間分離検出する。すなわち、光検出部9は、集光レンズ8によって集光された上記二つのレーザ光を光ディスク7に対して平行な方向に配設された2分割光検出器9 $_{a}$ 、 9_{b} で検出する。この光検出部9の2分割光検出器 9_{a} 、 9_{b} は、対物レンズ6と集光レンズ8の横倍率だけ空間的に分離されている。2分割光検出器 9_{a} の受光面は、光ディスク7に対して平行な方向に分割された二つの光検出領域 9_{a1} 、 9_{a2} とされる。また、2分割光検出器 9_{b} の受光面は、光ディスク7に対して平行な方向に分割された二つの光検出領域 9_{b1} 、 9_{b2} とされる。

【0017】光検出部9に照射される上記二つの反射レーザ光のスポットパターンを図3に示す。2分割光検出器9 $_a$ には、図2に示したスポット $_a$ からの反射レーザ光によるスポット $_a$ が形成される。ここで、スポット $_a$ の内、光検出領域9 $_a$ 1はトラックの回折光の0次光と $_a$ 1次光の干渉部 $_a$ 5、光検出領域9 $_a$ 2は0次光と+1次光の干渉部 $_a$ 6受光している。また、0次光の部分 $_a$ 6は、光検出領域9 $_a$ 2にまたがるように受光されている。

【0018】2分割光検出器9₅には、スポットS₅からの反射レーザ光によるスポットS₅が形成される。スポットS₅の内、光検出領域9₅1はトラックの回折光の0次光と-1次光の干渉部I₂を、光検出領域9₅2は0次光と+1次光の干渉部I₄を受光している。また、0次光の部分I₅は、光検出領域9₅1、光検出領域9₅2にまたがるように受光されている。

【0019】ここで、光検出領域9_{a1}の検出出力をD_{a1}、光検出領域9_{a2}の検出出力をD_{a2}、光検出領域9_{b1}の検出出力をD_{b1}、光検出領域9_{b2}の検出出力D_{b2}とすると、2つのスポットのプッシュプル信号P_a、P_bは、

 $P_a = D_{a1} - D_{a2} \qquad \cdots \qquad (2)$

 $P_b = D_{b1} - D_{b2} \qquad \cdots \qquad (3)$

0 と演算される。

【0020】この(2)、(3)式により得られた二つのプッシュプル信号 P_a 、 P_b の半径方向の位相を比較するのが位相比較手段である後述する図 6 に示す位相差検出回路 1 0 である。先ず、光ディスク 7 上のスポットの位置関係を図 4 に示し、スポット S_a 、 S_b が定速度でトラックを横切る場合を考慮する。時刻 t_1 のとき、トラックピッチ T_p が q であるトラック T_a 、 T_b の中央にスポット S_a 、 S_b をそれぞれ配置する。光ディスク 7 には、周期的なトラックピッチのムラがあり、時刻 t_2 の時、スポット S_a 、 S_b S_b

のトラックTill Tillに来たとする。

【0021】このようなとき、スポットS_a、S_bのブッ シュプル信号Pa(t)、Pb(t)は、図5の(B)、 図5の(A)の様に示される。時刻 t , では、スポット . Sa. Sbのプッシュプル信号Pa(t), Pb(t)は位 相が一致している。しかし、時刻 t zのときスポットS a はトラックT。の中央にあるためプッシュプル信号P a(t)は"0"であるが、スポットSьはトラックТь のセンターからずれるので、プッシュプル信号P ь (t) は"O"とならない。つまり、時刻 t zでは、ス 10 ポットSa、Sbのプッシュプル信号Pa(t)、P ь (t) で位相差が生じてしまう。この位相差がトラッ クピッチのムラとなる。

【0022】スポットSaのブッシュプル信号Pa(t) の立ち上がりゼロクロス時にスポットS。のプッシュプ ル信号P_b(t)を同期検波すると、上記位相差が分か る。また、スポットSaのプッシュプル信号Pa(t)の 立ち下がりゼロクロス時にスポットSょのプッシュプル 信号P_b(t)を同期検波しても、上記位相差が分か る。さらに、立ち上がり、立ち下がり時を加算しても良 20 い。図5の(C)に同期検波された信号、つまり位相差 を示す。

【0023】このような原理で位相差を検出するのが、 図6に示す位相差検出回路10である。この位相差検出 回路10は、入力端子13から供給されるスポットS。 のプッシュプル信号Pa(t)をコンパレータ14でコ ンパレートし、立ち上がり検出回路15で検出した立ち 上がり信号をサンプリングクロックとして、スポットS ьのプッシュプル信号Pь(t)をサンプルホールド回路 12でサンプルホールドする。サンプルホールド回路1 2から出力端子16を介して導出される信号が位相差信 号D(t)となる。

【0024】この位相差信号D(t)をトラックピッチ ムラに換算する式を以下に説明する。平均トラックピッ チは、上述した図12に示したような従来のトラックピ ッチ測定装置50で測定する。平均トラックピッチが q、スポットの移動速度がv、トラックピッチのムラの 周期がω/2πであるとき、スポットS。のプッシュプ ル信号Pa(t)は近似的に、次の(4)式のように、

[0025]

【数2】

$$Pa(t) = \sin\left(2\pi \frac{vt}{q}\right) \cdots (4)$$

【0035】と表せる。測定された長径をLx、短径を

L,とすると、次の(9)式が得られる。

[0036]

【数7】

【0026】となる。また、スポットSょのブッシュプ ル信号P_b(t)は近似的に、次の(5)式のように、

[0027]

【数3】

$$Pb(t) = \sin\left(2\pi \frac{vt + \Delta q \sin(2\pi\omega t)}{q}\right) \cdots (5)$$

【0028】となる。また、同期検波された位相差信号 D (t) は近似的に、次の(6)式のように、

[0029]

【数4】

$$D(t) = 2\pi \frac{\Delta q \sin(2\pi\omega t)}{q} \cdots (6)$$

【0030】となる。したがって、最大ピッチムラ A q は、同期検波された信号の最大値をDmaxとすると、次 の(7)式のように、

[0031]

【数5】

$$\Delta q = \frac{q}{2\pi} \sin^{-1}(D\max) \quad \cdots (7)$$

【0032】となる。以上のようにして、この第1実施 例の光ディスク用トラックピッチムラ測定装置1は、ト ラックピッチをトラック単位に例えば 0. 01 μ m程度 の高い分解能で測定できるので、トラックピッチムラを 検出できる。

【0033】なお、この第1実施例の光ディスク用トラ ックピッチムラ測定装置1では、同期検波を行わないで トラックピッチを測定することもできる。これは、オシ 30 ロスコープや、ペンレコーダ等に図7に示すようなリサ ージュを描いて、その楕円率から位相比較を行うことに より、トラックピッチを測定する方法である。スポット Saの半径方向のプッシュプル信号Pa(t)をx軸、ス ポットSbのプッシュプル信号Pb(t)をy軸になるよ うにリサージュを描く。ここで、上記(4)式、(5) 式からも明らかなようにピッチムラ、つまりΔαが

"0"のときは、位相差が生じないので、リサージュは 1本の線となる。そうでないときには、図7のように精 円を描く。この楕円は、次の(8)式に示すように、

40 [0034]

【数6】

 $(1-\cos(D(t)))X^2 + (1+\cos(D(t)))Y^2 = \sin^2(D(t))$...(8)

$$\frac{Ly}{Lx} = \sqrt{\frac{1 - \cos(D(t))}{1 + \cos(D(t))}} \quad \cdots (9)$$

【0037】そして、ピッチムラ∆qは、

7

[0038] 【数8】

$$\Delta q = \frac{q}{2\pi} \cos^{-1} \left(\frac{Lx^2 - Ly^2}{Lx^2 + Ly^2} \right) \quad \cdots (10)$$

【0039】となる。つまり、同期検波を行わないでも トラックピッチを測定し、トラックピッチムラを検出で きる。次に、第2実施例も、図8に示すように、LD2 1からのレーザ光を対物レンズ26で収束して光ディス ク27のトラックに照射し、該トラックからの反射光に 10 応じてトラックピッチのムラを測定する光ディスク用ト ラックピッチムラ測定装置20であり、光ディスク27 の隣接トラックTa、Tbのそれぞれの中心位置に二つの スポットSa、Sbをそれぞれ位置合わせして結像し、上 記トラックに対して相対的に移動した上記二つのスポッ トS。、Sыの反射レーザ光から光ディスク7の半径方向 のプッシュプル信号を二つ検出し、該二つのプシュプル 信号の位相を比較してトラックピッチムラを測定する。

【0040】この光ディスク用トラックピッチムラ測定 装置20のLD21から出射された拡散レーザ光は、コ 20 リメータレンズ22で平行光束とされ、1/2波長板2 3、ウォラストンプリズム24、ビームスプリッタ25 を介して対物レンズ26に入射する。対物レンズ26 は、図9に示すように上記二つのレーザ光を光ディスク 27の信号記録面のトラックTa, TbにスポットSa. Sbを形成するように集光する。ここで、スポットSaと スポットS。との間隔は、ウォラストンプリズム24を 二つのレーザ光を形成するのに用いていることにより、 $M_2 (M_1 > M_2)$ となる。

【 O O 4 1 】 光ディスク 2 7 の信号記録面のトラック T 30 a、Tbからの反射光は、対物レンズ26を通った後、ビ ームスプリッタ25の反射面25aで反射され、1/2 波長板28を介して偏光ビームスプリッタ29に入射す る。偏光ビームスプリッタ29は、レーザ光の一部を偏 光方向に応じて透過させ集光レンズ30aに入射させる 一方、他の一部を反射面29a及び反射面29bで反射 して集光レンズ30bに入射させる。集光レンズ30a は、偏光ビームスプリッタ29を透過したレーザ光を集 光して光検出部31の2分割光検出器31aに照射す る。また、集光レンズ30bは、偏光ビームスプリッタ 40 29で反射されたレーザ光を集光して光検出部31の2 分割光検出器31aに照射する。

【0042】ここで、ウォラストンプリズム24は、L D21と対物レンズ26との間に配設されている。すな わち、上記二つのレーザ光は、LD21と対物レンズ2 6との間に配設されたウォラストンプリズム24により 発生される。ウォラストンプリズム24は、1/2波長 板23を通過した時点で位相差が90度変えられたレー ザ光、すなわち円偏光されたレーザ光を図中矢印方向に 電気ベクトルE。か持つ常光と、電気ベクトルE。を持 つ異常光に分離する。

【0043】上記レーザ光の上記常光と異常光は、ビー ムスプリッタ25を透過した後、対物レンズ26によ り、光ディスク27の信号記録面のトラックT。、T。に スポットSa、Sbを形成するように集光される。光ディ スク27の信号記録面からの反射光は、対物レンズ26 を通った後、ビームスプリッタ25の反射面25aで反 射されてから、1/2波長板28を介して偏光ビームス プリッタ29に達する。1/2波長板28は、上記反射 光に位相差90°を持たせる。このため、偏光ビームス プリッタ29は、上記反射レーザ光の常光を透過すると 共に、反射レーザ光の異常光を反射面29。、29。で反 射する。集光レンズ30aは、偏光ビームスプリッタ2 9を透過した上記常光を集光して光検出部31の2分割 光検出器31。に照射する。また、集光レンズ30。は、 偏光ビームスプリッタ29で反射された上記異常光を集 光して光検出部31の2分割光検出器31。に照射す

8

【0044】光検出部31は、2分割光検出器31。で 上記常光を検出し、2分割光検出器31。で上記異常光 を検出する。この2分割光検出器31。の受光面は、光 ディスク7に対して平行な方向に分割された二つの光検 出領域31 a1、31 a2とされる。また、2分割光検出器 31。の受光面は、光ディスク7に対して平行な方向に 分割された二つの光検出領域31ы、31ыとされる。 【0045】光検出部31に照射される上記二つの反射 レーザ光のスポットパターンも図3に示すようになる。 すなわち、2分割光検出器31。には、図9に示したス ポットS。からの反射レーザ光によるスポットS」。が形 成される。ここで、スポットSiaの内、光検出領域31 a」はトラックの回折光の0次光と-1次光の干渉部 I-を、光検出領域31a2は0次光と+1次光の干渉部1+ を受光している。また、0次光の部分1。は、光検出領 域31aェ、光検出領域31。2にまたがるように受光され ている。

【0046】2分割光検出器31。には、スポットS。か らの反射レーザ光によるスポットS」が形成される。ス ポットS′ьの内、光検出領域31ыはトラックの回折光 の0次光と-1次光の干渉部1-を、光検出領域31㎏ は0次光と+1次光の干渉部1+を受光している。ま た、O次光の部分 Loは、光検出領域31ы、光検出領 域31 ๒mにまたがるように受光されている。

【0047】ここで、光検出領域31mの検出出力をD a1、光検出領域 3 1 a2の検出出力を Da2、光検出領域 3 1ыの検出出力をDы、光検出領域31ыの検出出力D ыとすると、2つのスポットのプッシュプル信号Pa. P₆は、上記演算手段により、上記(1)、(2)式と 同様に演算される。

【0048】この演算手段により得られた二つのプッシ 50 ュプル信号 P. .. P. を図 6 に示した位相差検出回路 1 0

に入力させて位相差信号D(t)を求め、上述したよう に該位相差信号D(t)からトラックピッチを測定し、 トラックピッチムラを求めることができる。

【0049】以上のようにして、この第2実施例の光デ ィスク用トラックピッチムラ測定装置20は、トラック ピッチをトラック単位に例えば0.01μm程度の高い 分解能で測定できるので、トラックピッチムラを検出で きる。なお、この第2実施例の光ディスク用トラックピ ッチムラ測定装置20でも、図7に示すようなリサージ ュを使って、同期検波を行わないでトラックピッチを測 10 定することもできる。つまり、同期検波を行わないでも トラックピッチを測定し、トラックピッチムラを検出で

【0050】次に、第3実施例は、図10に示すような 構成とされている。この第3実施例は、上記第2実施例 と同様にウォラストンプリズム24によりレーザ光を図 中矢印方向に電気ベクトルEcoを持つ常光と、電気ベク トルE。を持つ異常光に分離する。

【0051】この光ディスク用トラックピッチムラ測定 装置32のLD21から出射された拡散レーザ光は、コ リメータレンズ22で平行光束とされ、1/2波長板2 3、ウォラストンプリズム24、ビームスプリッタ25 を介して対物レンズ26に入射する。対物レンズ26 は、図11に示すように上記二つのレーザ光を光ディス ク27の信号記録面のトラックTa, Tbにスポット Sa, Sbを形成するように集光する。光ディスク27の 信号記録面のトラックTa、Tbからの反射光は、対物レ ンズ26を通った後、ビームスプリッタ25の反射面2 5。で反射され、1/2波長板28を介してウォラスト ンプリズム33に入射する。ウォラストンプリズム33 30 は、1/2波長板28で90°の位相差が与えられた上 記反射レーザ光を上下方向に異常光、常光として分離す る。この異常光、常光は、集光レンズ34により光検出 部35に照射される。

【0052】光検出部35は、上下方向に配設された二 つの2分割光検出器35、35により構成されてい る。2分割光検出器35。は、上記常光を検出する。ま た、2分割光検出器35よは、上記異常光を検出する。 2分割光検出器35。の受光面は、光ディスク27に対 して平行な方向に分割された二つの光検出領域35 a1, 35点とされる。また、2分割光検出器35よの受光面 は、光ディスク2に対して平行な方向に分割された二つ の光検出領域35ы、35ыとされる。

【0053】光検出部35に照射される上記二つの反射 レーザ光のスポットパターンは、図11に示すようにな る。すなわち、2分割光検出器35。には、図9に示し たスポットS。からの反射レーザ光によるスポットS。 が形成される。ここで、スポットSュの内、光検出領域 35。はトラックの回折光の0次光と-1次光の干渉部 I-を、光検出領域35≈は0次光と+1次光の干渉部

10 Ⅰ+を受光している。また、0次光の部分Ⅰ₀は、光検出

領域35。1、光検出領域35。2にまたがるように受光さ れている。

【0054】2分割光検出器35。には、スポットS。か らの反射レーザ光によるスポットSっが形成される。ス ポットS」の内、光検出領域35ыはトラックの回折光 の0次光と-1次光の干渉部1-を、光検出領域35 5 は0次光と+1次光の干渉部1+を受光している。ま た、0次光の部分Ⅰ。は、光検出領域35ы、光検出領 域35㎏にまたがるように受光されている。

【0055】ここで、光検出領域35mの検出出力をD a1、光検出領域35a2の検出出力をDa2、光検出領域3 5mの検出出力をDm、光検出領域35mの検出出力D b2とすると、2つのスポットのプッシュプル信号 Pa, P。は、上記演算手段により、上記(1)、(2)式と 同様に演算される。

【0056】この演算手段により得られた二つのプッシ ュプル信号Pa、Pbを図6に示した位相差検出回路10 に入力させて位相差信号D(t)を求め、上述したよう 20 に該位相差信号D(t)からトラックピッチを測定し、 トラックピッチムラを求めることができる。

【0057】以上のようにして、この第3実施例の光デ ィスク用トラックピッチムラ測定装置32は、トラック ピッチをトラック単位に例えば 0.01μ m程度の高い 分解能で測定できるので、トラックピッチムラを検出で きる。なお、この第3実施例の光ディスク用トラックピ ッチムラ測定装置32でも、図7に示すようなリサージ ュを使って、同期検波を行わないでトラックピッチを測 定することもできる。つまり、同期検波を行わないでも トラックピッチを測定し、トラックピッチムラを検出で

【0058】また、上記第1~第3実施例においては、 フォーカスサーボ用に、非点収差光学部品又はナイフエ ッジ光学部品、作動同心円光学部品を用いてもよい。さ らに、本発明に係る光ディスク用トラックピッチムラ測 定装置は、回折格子を用いてレーザ光を二つに分離し、 光ディスクの隣接トラックの一方に二つのスポットの内 の一方のスポットをオントラックさせ、他方のスポット の上記隣接トラックの他方に対して得られるプッシュプ 40 ル信号に応じてトラックピッチムラを測定してもよい。

【0059】またさらに、本発明に係る光ディスク用ト ラックピッチムラ測定装置は、ウォラストンプリズムを 用いてレーザ光を常光と異常光の二つに分離し、光ディ スクの隣接トラックの一方に二つのスポットの内の一方 のスポットをオントラックさせ、他方のスポットの上記 隣接トラックの他方に対して得られるプッシュプル信号 に応じてトラックピッチムラを測定してもよい。

[0060]

【発明の効果】本発明に係る光ディスク用トラックピッ 50 チムラ測定装置は、光ディスクの隣接トラックのそれぞ れの中心位置に二つのスポットをそれぞれ位置合わせして結像し、上記トラックに対して相対的に移動した上記二つのスポットの反射光から上記光ディスクの半径方向のプッシュプル信号を二つ検出し、該二つのプシュプル信号の位相を比較してトラックピッチムラを測定するので、トラック単位に例えば 0.01 μ m程度の高い分解能でトラックピッチのムラを測定できる。

【0061】また、本発明に係る光ディスク用トラックピッチムラ測定装置は、光ディスクの隣接トラックの一方に二つのスポットの内の一方のスポットをオントラッ 10 ク制御し、他方のスポットの上記隣接トラックの他方に対して得られるプッシュプル信号に応じてトラックピッチムラを測定するので、トラック単位に例えば 0.01 μ m程度の高い分解能でトラックピッチのムラを測定できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る光ディスク用トラックピッチムラ 測定装置の第1実施例の概略構成図である。

【図2】上記第1実施例の光ディスク用トラックピッチムラ測定装置により照射された二つのレーザ光の光ディ 20 スク上での照射状態図である。

【図3】上記第1実施例の光ディスク用トラックピッチムラ測定装置における光ディスクからの反射レーザ光の 光検出部上での照射状態図である。

【図4】上記第1実施例の光ディスク用トラックピッチムラ測定装置により照射された二つのレーザ光の光ディスク上でのスポットの位置を示す照射状態図である。

【図5】上記第1実施例の光ディスク用トラックピッチムラ測定装置によるプッシュプル信号を用いた位相差検出の原理図である。

【図6】上記第1実施例の光ディスク用トラックピッチムラ測定装置で用いられる位相差検出回路のブロック図である。

【図7】上記第1実施例の光ディスク用トラックピッチ ・ ムラ測定装置において同期検波を行わないでトラックピッチを測定する方法を説明するためのプッシュプル信号 のリサージュ図である。

【図8】本発明に係る光ディスク用トラックピッチムラ 測定装置の第2実施例の概略構成図である。

【図9】上記第2実施例の光ディスク用トラックピッチムラ測定装置により照射された二つのレーザ光の光ディスク上での照射状態図である。

【図10】本発明に係る光ディスク用トラックピッチムラ測定装置の第3実施例の概略構成図である。

【図11】上記第3実施例の光ディスク用トラックピッチムラ測定装置における光ディスクからの反射レーザ光の光検出部上での照射状態図である。

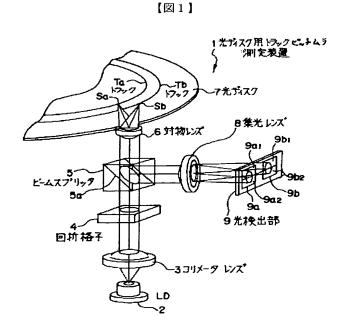
【図12】従来のトラックピッチ測定装置の概略構成図である。

20 【符号の説明】

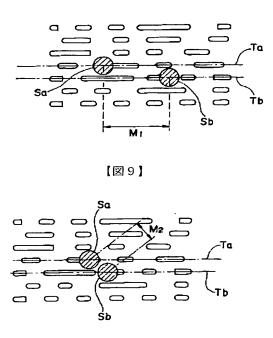
- 1 光ディスク用トラックピッチムラ測定装置
- 2 レーザダイオード
- 3 コリメータレンズ
- 4 回折格子
- 5 ビームスプリッタ
- 6 対物レンズ
- 7 光ディスク
- 8 集光レンズ
- 9 光検出部

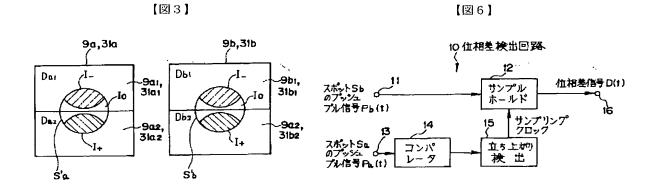
30

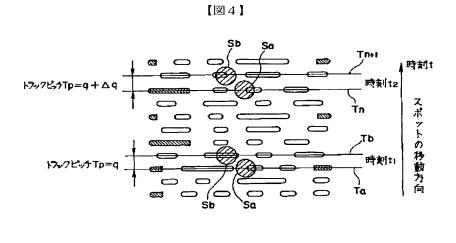
/ mm = 1

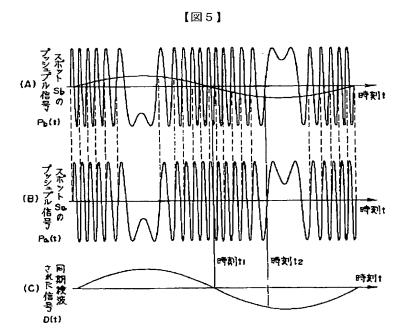


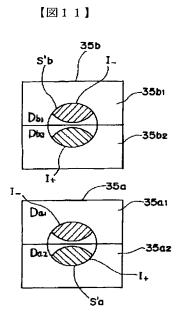
【図2】



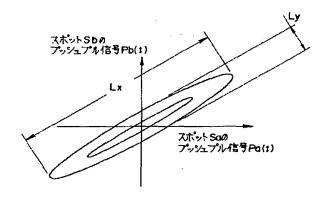




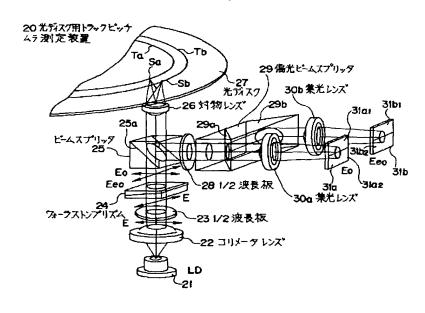




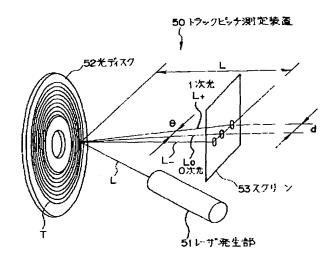
【図7】



【図8】



【図12】



【図10】

